



Noticia publicada el día: 31_10_06; 13:05 hrs.

ENES, 31 de octubre de 2006. Con la asistencia de estudiantes de varios Jardines de Niños de la ciudad y autoridades educativas se llevó a cabo la Segunda Muestra de Ofrendas de Día de Muertos y Calaveras 2006.

El evento cultural que se realiza por décima tercera ocasión en nuestra Institución logró en esta vez una asistencia mayor a las otras ediciones.

Niños y niñas e invitados disfrutaron de la creatividad y labor de los alumnos de los primeros, terceros y quintos semestres de las Licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria respectivamente participando con un total de 15 altares con ofrendas a singulares e importantes personajes tales como:

"Walt Disney", "Cri cri", "Celia Cruz", "Pedro Infante", "José Alfredo Jiménez"

"Luis Donaldo Colosio", "Diana Laura Rojas de Colosio.", "Jesús García", "Cantinflas", "Revolución Mexicana", "Cachirulo", "Selena", "Terremoto del '85", "Profra. Gpe. Rico de R." y "Don Ramón".

Por parte de la Secretaría de Educación y Cultura asistieron a la Muestra las Profesoras: Mary González Vazquez y María Guadalupe Fimbres Mézquita, así como los Profesores: Aurelio Coronado Quintana y René Montañó González.

Por parte del Instituto Sonorense de Cultura la Lic. Patricia Vargas. Además tuvimos la participación de los medios y televisión educativa.

Con la realización de estas actividades nuestra comunidad participa en la continuidad de las tradiciones mexicanas y trasciende la convocatoria a las instituciones de educación básica.

Los alumnos recibieron por parte de los invitados y Directivos del Plantel su respectivo reconocimiento.

Por parte del Área de Difusión Cultural y Extensión Educativa de la ENES se agradeció a los Jardines de Niños: "Aleya", "John Locke", "Cuauhtémoc", "Eva Monteverde de Quiroga", "Nueva Creación Altares" entre otras, la visita y participación en el tradicional evento que se realiza cada año.

Una vez concluida la Muestra los invitados disfrutaron de los alimentos acordes a la festividad.